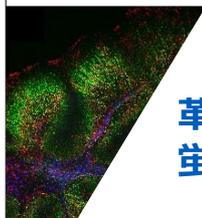


共焦点イメージングセミナー・デモンストレーション

共焦点レーザー顕微鏡 FV4000 “SiVIR”

NEW



革新的SiVIRディテクターを搭載、低ノイズ・高感度で
蛍光強度を光子数計測し、正確な画像定量化を実現。



- SiVIRディテクター™により信頼性が高く、再現性が高い画像データを安心して取得
- より深部まで、高感度でイメージングが可能な先駆的NIR蛍光イメージング
- 405nmから785nmにわたり業界最大*の最大10本のレーザーを搭載可能

セミナー

※デモ御予約の方は是非とも御参加をお願い致します

日時：2024年6月18（火）13:30-14:30

場所：Seminar room Center building B503

内容：新共焦点FV4000の御紹介

参加方法：以下URL又はQRコードよりご登録お願い致します。

デモンストレーション

日時：2024年6月17日（月）①10:00-11:30 ②13:00-14:30 ③15:00-16:30

：2024年6月18日（火）④10:00-11:30 ⑤15:00-16:30

：2024年6月19日（水）⑥10:00-11:30 ⑦13:00-14:30 ⑧15:00-16:30

場所：OIST Lab1 B380

参加方法：以下URL又はQRコードよりご登録お願い致します。

※ご登録後確定日時をメールで改めてご案内致します。

<https://forms.office.com/e/CwgpyHFbnJ>



【問い合わせ先】

株式会社エビデント 福岡ライフサイエンス営業

萬治慶介 Keisuke.manji@evidentscientific.com

【学内問い合わせ先】

Imaging Core Facility Img-request@oist.jp

Olympus Scientific Solutions
is Now EVIDENT!

New name, same commitment to you

■デモ機材仕様

・スキャナー：ガルバノ+レゾナント

・倒立型顕微鏡 電動ステージ付き

・レーザー：

405/445/488/514/561/594/640
/685/730/785nm

・検出器：蛍光6CH+透過1CH